

Publikationen

(2016): Interferometric measurement of highly accurate flat surfaces. In: Proceedings of SPIE 10009 (Third European Seminar on Precision Optics Manufacturing, 100090Y [April 12th 2016, Teisnach]). DOI: 10.1117/12.2235525.

(2011): Messunsicherheit bei der interferometrischen Formvermessung. In: Photonik - Fachzeitschrift für die optischen Technologien, no. 2.